

第 63 回応用物理学会春季学術講演会

# エリオニクス ランチオンセミナーのご案内

日 時

2016年 3月20日(日) 12:15~13:00

会 場

W242 (西2号館4F)

演 目

- エリオニクスのスポットビーム方式電子ビーム描画装置の歩み
- 新製品「高スループット電子ビーム描画装置ELS-HS50」のご紹介

<http://www.elionix.co.jp>

株式会社 エリオニクス

